研究成果報告書 科学研究費助成事業



今和 5 月 1 0 日現在 3 年

機関番号: 15401
研究種目: 基盤研究(B)(一般)
研究期間: 2018~2020
課題番号: 18日01768
研究課題名(和文)アニオンドープによりサブナノ空間を精密制御した新規シリカ系分子ふるい膜の創製
研究課題名(央文)Design of silica-based molecular sleving membranes with controlled sub-hand structure by anion doping
 研究代表者
金指 正言(Kanezashi, Masakoto)
広島大学・先進理工系科学研究科(工)・准教授
研究者番号:10467764
父17次正観(丗分期間全14):(自茂経貨) 11,000,000円

研究成果の概要(和文): 本研究では,アニオンであるフッ素を用いシリカネットワークをチューニングする ことで,目的分離対象に応じてネットワークサイズをtailor-madeした新規シリカ系分子ふるい膜を創製した。 フッ素系シリカ膜は,ネットワーク構造におけるSi-OH基密度が従来のシリカ膜よりも小さいため,焼成による Si-OH基の縮合反応が生じにくいことが明らかになった。これにより,高温(750)で焼成後もルースな構造形 成が可能で,水熱雰囲気(<500,水蒸気分圧:90 kPa)において極めて高い水熱安定性を示した。また,膜 の細孔径はネットワーク構造におけるF濃度が高くなる程大きくなる傾向があった。)で焼成後もルースな構造形

研究成果の学術的意義や社会的意義 地球レベルでの環境負荷が問題となる現在では,持続可能な社会を構築するために新規機能性材料や効率の良 い生産方式の開発が極めて重要になる。膜分離工学は,国連が定めた,Sustainable Development Goals (SDGs,持続可能な開発目標)への貢献が大きい学問である。本研究では,省エネ社会を実現するために目的分 離対象に応じて,サプナノレベルでの分離膜の細孔径制御の可能性について検討を行なった。アニオンであるフ ッ化物イオンをアモルファスシリカにドープすることで,細孔径の制御が可能であった。また,構造安定性に寄 与するSi-OH基の制御により,アモルファス構造の安定化が可能であった。

研究成果の概要(英文): In the present study, microporous silica structure was controlled by anion doping for molecular sieving membranes. It was found that fluorine doping was drastically increased the reaction rate of silica sol. Sol size at nano-level required for preparing molecular sieve membranes was successfully controlled by the Si concentration. XPS results indicate that doped fluoride ion present as Si-F when it was doped with silica, and as a Si-F and a CF bonds when it was doped with organosilica.

A separation membrane was successfully fabricated on porous support. A crack-free thin layer formation was possible, regardless of the Si source. In addition, since the Si-OH group density in the network structure of the fluorine-based silica membrane was apparently smaller than that of the conventional silica, it was found that there was no change in network pore size even calcined at 750 oC. Pore size tended to increase as the doped F concentration increased, irrespective Si precursor.

研究分野:膜分離工学

キーワード: アモルファスシリカ 分離膜 細孔径制御 分子ふるい 透過特性

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

1.研究開始当初の背景

水素,二酸化炭素などの気体分離,エタノール水溶液からの脱水あるいは脱アルコールなどの 液体混合物の分離,濾過分離など,膜分離プロセスが近年注目されている(喜多英敏:エネルギ ー・化学プロセスにおける膜分離技術,S&T出版 (2014))。無機膜は,優れた機械的強度を有 するだけでなく,耐熱性,耐薬品性に優れるため,活発に研究が行なわれている。ゼオライト, ジルコニア,チタニア,シリカ膜などの多孔質膜は,分子篩性や透過分子との親和性により,特 定分子に対して選択透過性が発現する。なかでも,多孔質シリカ膜は,アモルファスシリカが結 晶構造よりもルースであるため,水素やヘリウムはアモルファスシリカネットワークを透過す ることができ,1990年代に気相蒸着(CVD)法,ゾル-ゲル法で水素分離膜の作製が可能になっ たことを契機とし研究が活性化している(Ockwig, Nenoff, *Chem. Rev.* **107** (2007) 4078.)。 しかし,(1)アモルファスシリカネットワークの高温耐水蒸気性の向上,(2)シリカネットワー クサイズの精密制御,がシリカ膜の最大の課題であった。

シリカ系膜は,Si-O-Si-からなるシロキサン結合,およびSi-OHの集合体から形成されている ため,焼成過程においてSi-OH基の縮合による緻密化が生じ,サブナノレベルで細孔径を精密制 御するのが難しい(Kanezashi et al., J. Am. Ceram. Soc. 96 (2013) 2950.)。そのため,ネ ットワークサイズを精密制御するためには,縮合反応に寄与するSi-OH基密度を制御すること が重要である。ガラス化学において,アニオンであるフッ素は,シリカネットワーク構造に取り 込まれやすく,Si-OH基密度の制御が可能であり,電気陰性度が強いフッ素がネットワーク構造 に導入されることで,Si-OH基密度の制御が可能であり,電気陰性度が強いフッ素がネットワーク構造 に導入されることで,Si-OH基密度の制御が可能であり,電気陰性度が強いフッ素がネットワーク構造 なる可能性やアモルファスシリカの密度が小さくなる可能性が報告されている(Kim et al., J. Applied Phys. 90 (2001) 3367; Chiodini et al., Chem. Mater. 24 (2012) 677.)。このよう なアニオンドープによるアモルファスシリカの物理化学特性の変化は,サブナノ空間の精密制 御の可能性を示しているが,アニオンドープによりネットワーク構造を制御したシリカ系分離 膜に関する報告例は全くない。

2.研究の目的

本研究では,アニオンであるフッ素をアモルファス構造に導入することで,緻密化に起因する シラノール(Si-OH)基とアモルファス構造を形成するSi員環分布を制御して,ネットワーク構 造を安定化,均一化させる。作製したフッ素系シリカ膜の気体透過特性を評価することで,サプ ナノレベルでの細孔径制御の可能性について検討する。また,製膜条件である焼成温度がフッ素 系シリカ膜の気体透過特性,耐熱性,水熱安定性に及ぼす影響,さらに水熱処理温度が水熱安定 性に及ぼす影響について評価することを目的とした。

3.研究の方法

3 . 1 TEFS ゾル調製および製膜

フッ素系シリカ膜は,Si前駆体にSi-F基を有する triethoxyfluorosilane (TEFS)を用い製 膜した。TEFS ゾルは,エタノール溶媒中にTEFS,H₂O,HNO₃を加え,25℃で加水分解・縮重合反 応させて調製した (H₂O: TEFS: HNO₃モル比 = 200:1:0.1). TEFS ゾルを 50℃ で乾燥さ せ,TEFS ゲルを作製した.

製膜は、支持体に多孔質シリカガラス管(平均細孔径: 500 nm, 空隙率: 60%, 住友電工(株))を用い、膜表面を平滑にするためにシリカガラス粒子を担持した. その後、シリカジルコニアコロイドゾル(Si/Zr = 1/1)をコーティングし、550-750℃で焼成し、平均細孔径が1 nm 程度の中間層を形成した. 最後に、調製した TEFS ゾルをコーティングし、350-750℃で焼成し、TEFS 膜を製膜した.

3.2 気体透過実験および水熱処理実験

気体透過実験は、純ガスを (He, H₂, CO₂, N₂, CH₄, CF₄, SF₆), 操作温度 50-500℃ で、大気 圧で供給し, 透過側を真空にすることで透過させた。水熱処理は, 水蒸気を窒素ガスと同伴さ せることで,水蒸気分圧を制御して膜に供給した。水熱雰囲気 (300-750℃, 30-90 kPa) におけ る各透過率の経時変化を測定することで水熱安定性を評価した。

4.研究成果

図1に350 焼成TEOS-NH₄F (F=0, F/Si=1/9, 2/8), TEFS 膜の300 における透過率の分子径 依存性を示す。TEOS-NH₄F (F/Si=2/8)膜は,H₂透過率2.3 x 10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹ Pa⁻¹,H₂/N₂透過率 比10,H₂/SF₆透過率比1260を示し,H₂/N₂透過率比100以上のTEOS (F=0)膜よりも高いH₂透過 率を示した。また,F/Si 比の増加に伴い,各透過率が増加し,H₂/N₂選択性は低下したが,分子

径の大きいガス (CF4, SF6)に対して 高選択性を示した。H2選択性から予想 されるネットワークサイズは,F/Si 比とともに大きくなることが明らか になった。Si 源に Si-F 基を有する TEFS を用いて製膜を行なっても, TEOS 膜よりもルースなネットワーク を有する分子ふるい膜の作製が可能 で,TEOS-NH4F (F/Si=2/8)と同様な気 体選択透過性を示した。ネットワー クサイズは Si 源によらず, ネットワ ーク内のSi-F基の割合により制御で きることが明らかになった。また,二 酸化炭素分離には,F濃度を10 mol% 程度に制御することで,高選択性を 実現できる可能性が示された。

図 2 に 350, 750 焼成 TEOS およ び TEFS 膜の 300 における透過率の 分子径依存性を示す。TEOS 膜は、焼 成温度増加に伴い 透過率が大きく 減少し, He/H₂, He/CO₂が大きく向上 した。これは、高温焼成によりシリ カネットワーク内の Si-OH 基同士の 脱水縮合反応が促進されることで、 Si-O-Si 結合が形成され, ネットワ ークの緻密化が生じたためだと考え られる (Kanezashi et al., J. Am. Ceram. Soc. 96 (2013) 2950.), -方で、TEFS 膜に関しては、750 焼 成では若干の透過率の減少が確認さ れたが、分子径依存性および He 選択 性に大きな変化がなく, 焼成温度に 依存せず、比較的ルースなネットワ ーク構造を形成できた。

図 3 に 750 ℃ で焼成した TEFS 膜の 水熱処理温度 500-750 ℃, 水蒸気分 圧 90 kPa で所定時間水熱処理後の 300 ℃ での透過率の経時変化を示す。 500 ℃ の水熱処理では, 各気体透過 率は経時的に安定であった。750 ℃ で 焼成することで,Si-OH 基生成の要因 となる Si-F 基を疎に制御でき, TEFS 膜は水熱安定性を有したと考えられ る。一方で水熱処理温度が 600℃ で は,各ガスの透過率が経時的に減少 する傾向が確認された。特に N2 透過 率が大きく減少し,H₂/N₂透過率比が 向上した。750℃の水熱処理では,He, H2透過率の減少が顕著でHe/H2透過率 比が大きく向上した。N2/SF6透過率比 は Knudsen 比程度まで低下した。

図4に750℃で焼成したTEFS膜の 各水熱処理後(500-750℃,水蒸気分



図1 350 焼成 TEOS-NH₄F (F=0, F/Si=1/9, 2/8), TEFS 膜の透過率分子径依存性 (300).



図2 350,750°C 焼成 TEOS, TEFS 膜の透過率分子径依存性(300).

圧 90 kPa) における H₂透過率の温度依存性を示す。500℃までの水熱処理は,透過率の温度依存性に影響しなかった。H₂透過率の温度依存性は,温度の低下とともに透過率が増加するKnudsen 拡散の傾向を示した。H₂透過の活性化エネルギーに大きな変化がなかったため,ルースなネット ワーク構造を維持できていると考えられる。600℃以上の水熱処理後の H₂透過率の温度依存性 は,温度の増加とともに透過率が増加する活性化拡散の傾向を示し,H₂透過の活性化エネルギー は,水熱処理温度の増加とともに大きく増加した。

図5にH2活性化エネルギーと300°CにおけるHe/H2透過率比の関係を示す。シリカ源や製膜方法(CVD法, Sol-gel法)によらず、H2活性化エネルギーが増加するにつれて、He/H2が増加する傾向を示した。TEOS 膜は、500°Cより低い水熱処理で緻密化により、H2活性化エネルギーおよびHe/H2透過率比が増加した。一方、TEFS 膜はSi-OH 基密度が低いため,水熱雰囲気で縮重合が

生じなかったため, 500 ℃ での水熱処理ではほとんど膜性能が変化しなかった。Si-OH 基密度を 制御したことにより,高い水熱安定性を有していると考えられる。

一方で 600 ℃ 以上の水熱処理後の TEFS 膜は,アモルファス構造の緻密化が生じ,水熱処理後の TEOS 膜の H₂活性化エネルギーおよび He/H₂透過率比と同程度の値を示した。Si-OH 基密度を減少させた TEFS 膜で緻密化が生じたのは,シロキサンの再配列によるものであると考えられる。600 ℃ 以上の高温水熱雰囲気では,緻密化による構造変化が生じたため,水熱安定性が乏しいと考えられる。



図3 750℃ 焼成 TEFS 膜の 300 における透過率の経時変化 (水熱温度:500-750 ,水蒸気分圧:90 kPa).



図4 750℃ 焼成 TEFS 膜の H₂透過率の温度依存性.



図5 TEOS, TEFS 膜における H₂ 透過の活性化 エネルギーと He/H₂ 透過率比の関係.

5 . 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計10件(うち査読付論文 10件/うち国際共著 1件/うちオープンアクセス 1件)

1.著者名	4.巻
Guo Meng, Kanezashi Masakoto	11
2. 論文標題	5 . 発行年
Recent Progress in a Membrane-Based Technique for Propylene/Propane Separation	2021年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Membranes	310 ~ 310
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.3390/membranes11050310	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	該当する
	•

1.者者名 Takenaka Mari、Nagasawa Hiroki、Tsuru Toshinori、Kanezashi Masakoto	4 . 吞 619
2. 論文標題	5.発行年
Hydrocarbon permeation properties through microporous fluorine-doped organosilica membranes with controlled pore sizes	2021年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Journal of Membrane Science	118787 ~ 118787
「掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.memsci.2020.118787	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
金指 正言	45
2.論文標題	5 . 発行年
ゾル - ゲル法によりマイクロポーラス構造を制御したシリカ系膜のプロピレン/プロパン透過特性	2020年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
膜(MEMBRANE)	275 ~ 280
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
なし	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
Guo Meng, Kanezashi Masakoto, Nagasawa Hiroki, Yu Liang, Yamamoto Kazuki, Gunji Takahiro,	584
Ohshita Joji, Tsuru Toshinori	
2.論文標題	5 . 発行年
Tailoring the microstructure and permeation properties of bridged organosilica membranes via	2019年
control of the bond angles	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Journal of Membrane Science	56 ~ 65
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.memsci.2019.04.072	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
Tanaka Tsukasa、Kanezashi Masakoto、Nagasawa Hiroki、Tsuru Toshinori	⁵⁸
2.論文標題 Effects of Calcination Condition on the Network Structure of Triethoxysilane (TRIES) and How Si?H Groups Influence Hydrophobicity Under Hydrothermal Conditions	5 . 発行年 2019年
3.雑誌名	6 . 最初と最後の頁
Industrial & Engineering Chemistry Research	3867 ~ 3875
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acs.iecr.8b06390	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	

1.著者名	4.巻
金指 正言	44
2.論文標題	5 . 発行年
マイクロポーラス構造制御による高透過性分子ふるい膜の開発	2019年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
膜(MEMBRANE)	121-125
掲載論文のD01(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
なし	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
Kanezashi Masakoto、Matsutani Takuya、Nagasawa Hiroki、Tsuru Toshinori	⁵⁴⁹
2.論文標題 Fluorine-induced microporous silica membranes: Dramatic improvement in hydrothermal stability and pore size controllability for highly permeable propylene/propane separation	5 . 発行年 2018年
3.雑誌名	6 . 最初と最後の頁
Journal of Membrane Science	111~119
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.memsci.2017.11.072	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	

	4.巻
Kanezashi Masakoto, Murata Masaaki, Nagasawa Hiroki, Isuru Toshinori	3
2.論文標題	5 . 発行年
Fluorine Doping of Microporous Organosilica Membranes for Pore Size Control and Enhanced Hydrophobic Properties	2018年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
ACS Omega	8612 ~ 8620
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acsomega.8b01370	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
Yamamoto Kazuki, Muragishi Haruna, Mizumo Tomonobu, Gunji Takahiro, Kanezashi Masakoto, Tsuru	207
Toshinori, Ohshita Joji	
2.論文標題	5 . 発行年
Diethylenedioxane-bridged microporous organosilica membrane for gas and water separation	2018年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Separation and Purification Technology	370 ~ 376
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.seppur.2018.06.036	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
都留稔了、森山教洋、長澤寛規、金指正言	43
2.論文標題	5 . 発行年
シリカ系多孔質膜のナノ/サプナノチューニングと水素分離への応用	2018年
3.雑誌名	6 . 最初と最後の頁
膜(MEMBRANE)	180~187
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
なし	有
「オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	

〔学会発表〕 計11件(うち招待講演 2件/うち国際学会 4件)

1.発表者名 金指 正言,畑岡 直弥,長澤 寛規,都留 稔了

2.発表標題

水熱処理条件がフッ素系シリカ膜の水熱安定性に及ぼす影響

3 . 学会等名

化学工学会第86年会

4 . 発表年 2021年

1.発表者名

M. Kanezashi

2.発表標題

Development of Silica-Derived Molecular Sieving Membranes Via Controlling Microporous Structures

3 . 学会等名

AIChE Annual Meeting(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2020年

1.発表者名

金指 正言,竹中 麻里,長澤 寛規,都留 稔了

2.発表標題

細孔径制御したフッ素ドープオルガノシリカ膜の炭化水素透過特性

3.学会等名 日本膜学会第42年会

4.発表年 2020年

1.発表者名

M. Kanezashi, M. Murata, H. Nagasawa, T. Tsuru

2.発表標題

Pore size control of organosilica membrane via fluorine doping and evaluation of permeation properties

3 . 学会等名

12th Conference of Aseanian Membrane Society (AMS12)(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

M. Kanezashi

2.発表標題

Development of highly permeable molecular sieving membranes via controlling microporous structure

3 . 学会等名

9th International Symposium on Inorganic Membranes (ISIM9)(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

N. Hataoka, M. Kanezashi, H. Nagasawa, T. Tsuru

2.発表標題

Fabrication of hydrothermally stable amorphous silica membrane derived from triethoxyfluorosilane (TEFS) for hydrogen separation under high temperature steam

3 . 学会等名

18th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering (APCChE2019)(国際学会)

4 . 発表年 2019年 1.発表者名

竹中 麻里,金指 正言,長澤 寬規,都留 稔了

2.発表標題

炭化水素分離のための フッ素ドープオルガノシリカ膜の細孔径制御

3.学会等名化学工学会姫路大会2019

4 . 発表年

2019年

1 . 発表者名 金指 正言 , 畑岡 直弥 , 長澤 寛規 , 都留 稔了

2.発表標題 フッ素系シリカ膜の水熱安定性

3 . 学会等名

化学工学会第85年会

4.発表年 2020年

1.発表者名

畑岡 直弥,金指 正言,長澤 寛規,都留 稔了

2.発表標題

Triethoxyfluorosilane (TEFS) を用いたフッ素系シリカ膜のネットワーク構造制御と耐水蒸気性

3.学会等名
分離技術会年会2018

刀触双的云牛云2010

4.発表年 2018年

1.発表者名

畑岡 直弥,金指 正言,長澤 寛規,都留 稔了

2.発表標題

フッ素系シリカ膜のアモルファス構造制御と水熱安定性評価

3 . 学会等名

化学工学会中国四国・関西支部合同徳島大会

4 . 発表年 2018年

1.発表者名

金指 正言, 畑岡 直弥, 長澤 寛規, 都留 稔了

2.発表標題 フッ素系シリカ膜の気体透過特性と水熱安定性

3 . 学会等名 化学工学会第84年会

4 . 発表年

2018年

〔図書〕 計2件

1.著者名 M. Kanezashi, T. Tsuru	4 . 発行年 2019年
2.出版社	5.総ページ数
Elsevier	408
3.書名	
Current Trends and Future Developments on (Bio-)Membranes: Microporous Membrane and Membrane	
Reactors	

1.著者名	4 . 発行年
中尾 真一, 喜多 英敏 (監修)	2018年
2.出版社	5.総ページ数
シーエムシー出版	291
3.書名	
二酸化炭素・水素分離膜の開発と応用	

〔産業財産権〕

〔その他〕

6.研究組織

1.0					
		氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考	

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国 相手方研究機関